DIALOG(R) File 351: Derwen (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008441779 **Image available** WPI Acc No: 1990-328779/199044

XRPX Acc No: N90-251715

Image display appts. using electron emitting device - having substrate, electrode laminated with insulating layer and second electrode on

insulating layer, uncovered at opening

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: MORIKAWA Y; TAKIMOTO K; YANAGISAWA Y Number of Countries: 011 Number of Patents: 007

Patent Family:

racene ramirry	•		•				
Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
EP 394698	Α	19901031	EP 90106038	A	19900329	199044	В
CA 2013233	Α	19900930				199051	
JP 3055738	А	19910311	JP 8976605	Α	19890330	199116	
CA 2013233	С	19960116	CA 2013233	Α	19900328	199614	
EP 394698	В1	19960710	EP 90106038	Α	19900329	199632	
DE 69027702	E	19960814	DE 627702	Α	19900329	199638	
			EP 90106038	Α	19900329		
US 5569974	Α	19961029	US 90501882	Α	19900330	199649	
			US 93137813	Α	19931019		
			US 94273630	Α	19940712		

Priority Applications (No Type Date): JP 9075764 A 19900327; JP 8976605 A 19890330

Cited Patents: 3.Jnl.Ref; A3...9140; DE 3036219; DE 3741124; EP 262676; EP 289278; EP 367195; FR 854321; JP 56098827; JP 60175352; NoSR.Pub Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 394698

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB LI NL SE

B1 E 13 H01J-001/30 EP 394698

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB LI NL SE

H01J-001/30 DE 69027702 Based on patent EP 394698 E

Cont of application US 90501882 US 5569974 Α 11 H01J-001/30 Cont of application US 93137813

H01L-021/42 CA 2013233 С

Abstract (Basic): EP 394698 A

The electron-emitting device comprises a substrate, an electrode laminated with an insulating layer and a second electrode having an opening laminated on the insulating layer. The insulating layer is uncovered at the opening and electrons are emitted from this opening as a result of applying a voltage between the electrodes.

The display appts. comprises the electron-emitting device, a modulating electrode capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device, in accordance with an information signal, and an image forming member capable of forming an image as a result of irradiation with the electron beam, these of which are successively disposed. (13pp Dwg.No.1/7)

Abstract (Equivalent): EP 394698 B

An image display apparatus comprising an electron-emitting device, said device having a substrate (5), an electrode (1) on the substrate, an insulating layer (2) laminated on the electrode, and a second electrode (3), a modulating means (GR) capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device in accordance with an information signal, and an image forming member (FP) capable of forming an image as a result of irradiation with the electron beam, characterized in that the second electrode (3) has at least an opening (4) and is laminated on the insulating layer in such a manner that the insulating layer is uncovered at the opening and electrons are emitted from the opening of the second electrode as a result of application of voltage between the electrodes, said insulating layer comprises a monomolecular film of an organic compound or a built-up film of said monomolecular film, and the width of the opening of said

electron-emitting device is 100 um or less.
(Dwg.4a/7)

Abstract (Equivalent): US 5569974 A

An image display apparatus comprising:

an electron source including a plurality of lines of electron emitting devices;

modulating electrodes capable of modulating an electron beam emitted from said lines of electron-emitting devices, in accordance with an information signal; and

an image forming member capable of forming an image as a result of irradiation with said electron beam,

wherein each of the plurality of lines of electron emitting devices comprises plural electron emitting devices electrically connected in parallel with each other,

each of said plural electron-emitting devices comprises a substrate, a first electrode provided on said substrate, an insulating layer having a thickness of from 100 Angstrom to 5 Angstrom laminated on said electrode, and a second electrode having plural openings and laminated on said insulating layer in such a manner that the insulating layer is uncovered at the plural openings and electrons are emitted from the plural openings of the second electrode as a result of application of a voltage between the electrodes and wherein said insulating layer comprises a monomolecular film of an organic compound or a built-up film of said monomolecular films and a ratio of area of the plural openings to that of the second electrode is 50% or less, and

wherein, the first electrodes of the electron emitting devices of a line are electrically connected with each other and the second electrodes of the electron emitting devices of the line are electrically connected with each other.

(Dwq.1/5)

Title Terms: IMAGE; DISPLAY; APPARATUS; ELECTRON; EMIT; DEVICE; SUBSTRATE; ELECTRODE; LAMINATE; INSULATE; LAYER; SECOND; ELECTRODE; INSULATE; LAYER; UNCOVER; OPEN

Derwent Class: U11; U12; V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30; H01L-021/42

International Patent Class (Additional): H01J-029/48; H01J-037/31;

H01J-037/317; H01L-021/027

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C04A5; U11-C04C1; U11-C18B; U12-B03X; V05-D05C; V05-F03; V05-M03

⑲日本国特許庁(JP)

符 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-55738

1 Slint, Cl. 5

識別記号

厅内整理番号

母公開 平成3年(1991)3月11日

H 01_1 1/30_ 31/15

6722-5 C 7525-5 C A B 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全9頁)

図発明の名称 電子放出素子及びそれを用いた画像表示装置,描画装置

> 願 平2-75764 ②特

頤 平2(1990)3月27日 ❷出

②平1(1989)3月30日③日本(JP)③特願 平1−76605 優先権主張

清

创発 明 者 本 @発-明--者-柳沢 芳 治 有 子 @発明者 森川

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

キャノン株式会社 の出 願 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

介理士 豊田 善雄 外1名 四代 理 人

1. 発明の名称

電子放出素子及びそれを用いた画像 表示装置,描画装置

2. 特許額求の範囲

- (1) 基板上に電極が設けられ、該電極上に絶縁層 が損磨され、更に、鉄絶縁層上に開口部を有する 第2の電極が復層され前記絶縁層が露出された概 遊を有し、意帳間に電圧を印加することにより、 第2の電腦の閉口部から電子を放出することを特 徴とする電子放出素子。
- (2) 前記第2の電極の隣口部の幅が、100 μm以下 であることを特徴とする調求項」記載の電子放出 景子。
- (3) 前記第2の電極の隣口部が、複数形成されて いることを特徴とする額求項1記載の電子放出素 子.
- (4) 前記絶録層の厚さが、5人~100 人であるこ とを特徴とする雄求項」記載の電子放出素子。

- (5) 前記絶縁層が、有機化合物の単分子膜又は該 単分子膜を累積した累積膜であることを特徴とす る旗求項1記載の電子放出素子。
- (6) 前記絶縁層が、ラングミュアーブロジェット 法(LB法)により形成された有機化合物の単分子 膜又は故単分子膜を累積した累積膜であることを 特徴とする請求項1記載の電子放出素子。
- (7) 請求項1~4いずれかに記載の電子放出素子 を複数個設け、その上方に該電子放出素子から放 🦾 出される電子ピームを変調する変調電極を設け、 さらにその上方に放変調された電子ピームの照射 により画像を形成する画像形成部材を設けた構成 を特徴とする画像表示装置。
- (8) 請求項1~4いずれかに記載の電子放出素子 と、該電子放出素子から放出される電子ピームを 変調する変調手段とを有した構成を特徴とする描 面装置。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、電子放出素子及びこれを用いた装置

に関し、特に一対の電極間に絶縁成 疾持された 構造を有する電子放出業子及びそれを用いた画像 表示装置。描画装置に関する。

【従来の技術】....

第6図及び第7図は、MIM (金属/絶縁超/金属) 型電子放出素子の一般的な構成を示す模式図である。

このような業子で高い電子放出効率を得るには、トンネルした電子のエネルギー、及びその数 を増す等のために、絶縁層2を薄くし、また表面 電極3中での敗乱等によるエギー減少を防ぐために、第7回に示す如く、表面電極3をできる限り薄く形成することが望ましく、更に表面電極3には仕事関数をあの低い金属材料を用いることが望ましい(特開昭 63 - 12 43 27 号及び特開昭 63 - 141234 号)。

また、表面電極3を薄くしていくと、電子放出

効率はある程度まで向上するものの、反面表面電極3から放出される電子ピームの断面形状が悪くなるとともに、 該電子ピームによる蛍光輝度も不均一となるという新たな問題を生じてしまう。

即ち、表面電極3の直上に電子ピームの照射によって街光を呈する蛍光体を配置した際、上記の如く表面電極3を薄くしていくにつれて、蛍光体面に形成される蛍光スポットは、表面電極3の電極形状を反映せず、不用な広がりを有し、また、輝度も不均一で蛍光ムラを呈してしまう。

更に、このような電子ピームの断面形状の悪化や蛍光輝度の不均一化(輝度むら)は、とりわけ、かかるMIM 型電子放出素子を、画像表示装置或いは搭画装置の電子源として用いた際には、画像の解像度の低下、輝度の低下、輝度むらの発生等の問題を生じてしまう。

[発明が解決しようとする課題]

以上述べたような従来技術の問題点に推み、本 発明の目的とするところは、

①、表面電極内での電圧降下が無視できる程度の

低い抵抗を確保し、かつ電子放出効率を向上させ た電子放出業子、

②・電子放出効率の向上と、電子ピームの断面形 状及び輝度ムラの改善とを御時に満足し得る電子 放出素子。

③・上記電子放出索子を用い、画像の解像性及び 輝度に優れた國像表示装置及び描画装置、 等を提供することにある。

[課題を解決するための手段及び作用]

すなわち、本発明の構成上の特徴とするところは、第1に、基板上に電極が設けられ、該電極上に絶縁層が積層され、更に、該絶縁層上に開発を有する第2の電極が積層され前記絶縁層が露出された構造を有し、電極関に電圧を印加することにより、第2の電極の開口部から電子を放出する電子放出業子、

第2に、前記第1に記載の電極の閉口部について、その幅を100 μm以下に限定した点、又は、その側口部を複数個設けた点を各々特徴とする電子放出素子、

第3に、前記第1に記載の独様層について、かかる層を有機化合物の単分 又は該単分子膜を累積した累積膜により構成した点、あるいは、さらに前記単分子膜又は累積機をラングミュアープロジェット法(LB法)により形成した点を各々特徴とする電子放出電子、

第4に、前述のような電子放出索子を複数個設け、その上方に該電子放出索子から放出される電子ピームを変調する変調電極を設け、さらにその上方に該変調された電子ピームの照射により画像を形成する画像形成部材を設けた画像表示装置。

第5に、前述のような電子放出素子と、該電子 放出素子から放出される電子ピームを変調する変 調手段とを有した接通装置、

としている点にある。

以下、本発明の構成及び作用について詳述す

先ず、本発明の電子放出素子については、第 1 図に示すように、基版 5 上に一対の電極 1 及び 表面電極3と、狭等を見た挟持された絶縁層2が 設けられており、更適電極3には隣口邸4が 設けられている。

すなわち、表面電極に開口部を設け、絶縁層を 露出させていることを特徴とする。

これにより、本発明の君子は衰極を特に海 気形成する必要がなく、このため、表面を極くの 酸が容易になる。更に表面を極い血症にないできるため、要面を極での電圧性でいまった。 ことができるため、な電界を加えることができるでき、君子に有効な電界を加えることができるである。 ともに、発熱による素子破損を避けることがのの ともに、充動による素子ないまった電子には る。一方なわち絶縁層の露出部に至った電子にないまってエネルギーを失うことなく、 まず子外に放出される。

また、表面電極の関口部を多数投けることにより、放出電流を増加させることができ、また、微小な開口部を多数投けることによって、絶縁層内の電界の乱れを無視することができるため、素子には均一でかつ有効な電界が印加され、放出効率

が向上する。

また、表面電極3を輝く形成(第7図)した場合に生じるような電子ピームの断面形状の悪化及び電子ピームによる蛍光輝度の不均一化という問題を生じず、電子放出効率を向上することができる。

のため閉口部の面側の業子面積との比として50% 以下が好ましく、より好ましくは20%以下である ことが望ましい。

次に、本発明の業子に係る絶縁層2として、有機絶縁膜を用いた場合について具体例を述べる。

有機薄膜絶縁層の形成に関しては、悪着や分子線エピタキシー、電解重合等の適用も可能である。しかしポテンシャル障壁を電子がトンネルできる長さは非常に短いため、有機絶縁層は超薄膜であること、即ちその膜厚が数人~数百人の範囲、好ましくは200人以下、更に好ましくは100人以下であり5人以上である。更に、かから地縁性薄膜面内及び腰厚方向の均質性の有無は、素子特性及びその安定性に若しい影響を与えるので注意を要する。

本発明の好ましい具体例における絶縁性薄膜の 最適成膜法としてLB法を挙げることができる。

LB法は、分子内に親水性部位と疎水性部位とを 有する構造に於いて両者のバランス(両親媒性の パランス)が適度に保たれている時、分子は水面 上で親水基を下に向けて単分 利用して単分子膜又はその累積膜を形成する方法 である。

このLB法によれば、1分子中に祥水性部位と親 水性部位とを有する有機化合物の単分子膜、又は その累積膜を任意の電極上乃至は任意の電極を含 む任意の基板上に容易に形成することができ、分 子長オーダーの膜厚を有し、かつ大画積に亘って 均一、均質な有機超薄膜を安定に供給することが できる。

次に、かかるLB膜を挟持する電極材料としては、高い伝導性を有するものであれば良く、例えばAu、Pt、Ag、Pd、Ag、In、Sn、Pb等の金属やこれらの合金、さらにはグラファイトやシリサイド、またさらにはITO 等の導電性酸化物を始めとして数多くの材料が挙げられ、これらの本発明への適用が考えられる。

かかる材料を用いた電極形成法としても従来公 知の薄膜技術で充分である。但し、ここで注意を 要するのは、特に、耐熱性、耐溶剤性を有しない LB膜の場合、既に形成 LD腹上に更に電極を形成する際、LB膜に損傷を与えない様に、例えば高温(>100 ℃)を要する製造あるいは、処理工程を避けることが望ましい。

また、電極1、3及び絶縁層2が積層された帯 譲を支持する基板5については、金銭、ガラス。 セラミックス・ブラスチックス材料等いずれの材 料でもよい。またその形状は任意の形状でよく、 平板状であるのが好ましいが、平板に何ら限定されない。即ち前記成膜法においては、基板の表面が、いかなる形状であってもその形状通りに顔を 形成しりる利点を有するからである。

さて、以上述べた本発明の電子放出素子は、その有する利点から、とりわけ高解像性、高輝度が所望される画像表示装置又は描画装置の電子源として好適に用いることができる。

以下に、本発明の電子放出素子を用いた画像表示装置について説明する。

第4図(a),(b) において、本発明を適用した平板型画像表示装置の一実施形態を説明する。第

4図(a) は、表示パネルの構造を示す為の一部切欠きの料視図であり、第4図(b) は、第4図 (a)に示す素子の拡大図を示したものである。

以下、本装置の構成及び動作を順を迫って説明する。

第4図(a) は表示パネルの構造を示しており、図中、VCはガラス製の真空容器で、その一部であるFPは表示面側のフェースプレートを示している。フェースプレートFPの内面には、例えばITOを材料とする透明電極が形成され、さらにその内側には、赤、緑、青の蛍光体(画像形成部材)がモザイク状に塗り分けられ、CRT の分野では公知のメタルバック処理が施されている。(透明電極は、加速電圧を印加する為に溢子EVを通じて、真空容器外と電気的に接続されている。

また、Sは前記真空容器VCの底面に固定されたガラス基板で、その上面には本発明の電子放出者子がN値×4列にわたり配列形成されている。該

電子放出群は、列毎に電気的に並列接続されており、各列の正極側配線25(負極側配線26)は、端子Dp, ~Dp& (端子Dp, ~Dp&)によって真空容器外と電気的に接続されている。

また、基板SとフェースプレートFPの中間には、ストライプ状のグリッド電極(変調電極)GRが設けられている。かかるグリッド電極(変調電極)GRは、前記素子列と直交してN本設けられている。空孔Ghが設けられている。空孔Ghが設けられている。空孔Ghが応して1個とで示すように各電子放出素子に対応して1個のつ設けてもよいし、あるいは微小な孔をメッド電極に対すてもよいし、あるいは微小な孔をメッド電極ので多数設けてもよい。また、各グリッド電極外と電気的に接続されている。

本表示パネルでは、 4 個の電子放出業子列と、N 個のグリッド電極(変調電極) 列により、X Yマトリクスが構成されている。電子放出列を一列づつ順次駆動(走査) するのと関期してグリッド電極(変調電極)に情報信号に応じて画像

1 ライン分の変調信号を回肢に印加することにより、各種子ピームの蛍光() 別別を制即し、函像を1 ラインづつ表示していくものである。

以上述べた面像表示装置は、先述した本発明の 電子放出業子の有する利点に起因して、とりわけ 高解像性、輝度むらがなく、高輝度の表示菌像が 待られる画像表示装置となる。

次に、本発明の電子放出常子を用いた描画装置について説明する。

第5図は、描函装置の一実施形態の優略構成図の一実施形態子である。31は本発明の電子放出素子で一ムなのの電子放出素子31から放出された電投けられた電投けられたに投いるのにはからない。電子ピームは所望函像の同様のでは、即ち四級ののN/OFF制御する。電子ピームを開始をON/OFF制御する電子とは、単にある、のでは、それ以外により関連を関すると、それは、それ以外にある電子ピームを大きく偏のという。カェハー42に到達しないようにするブラント

ング電極であっても良い。本態様の協画装置は、 以上のように本発明を子放出素子及び変調手段 を必須の構成要件として具備するものである。ま た、電子母を構成する電子放出業子がマルチ化さ れていない場合には、電子ピームを復報信号に応 じて傾向する偏向電極39が必要である。また、偏 向電極39による電子ビームの偏向幅に繋約が生じ る場合には、さらに、情報信号に応じてステージ 35を提動させる為のステージ数動機構37。ステー ジ位置決め機構38及びこれら機構(37,38)と偏向 電極 39及びブランキング電極 41とを両期させる為 の制御扱構40を設けることが好ましい。更には、 放出される電子ピームのウェハー42上での収束性 を向上させるために、電子ビーム経路の両側に収 東レンズ(電磁レンズ 33及び電磁レンズ駆動装置 34) を配置することが好ましい。また、第5図中 の36は防翼架台であり、福画中の微優動による描 画精度の低下を防止する為のものである。

以上述べた協画装置は、先述した本発明の電子 放出素子の有する利点に起因して、とりわけ高解

像性、高精度の描画パターンが得られる描画装置 となる。

[実施例]

以下、本発明の実施例により詳細な説明を行う。

実施例1

本 実 施 例 で は、 本 発 明 に 係 る 電 子 放 出 素 子 を 作 製 し た 。

先ず、ヘキサメチルジシラザン (HMDS) の飽和蒸気中に一昼夜放置して疎水処理したガラス基板 (コーニング社製 #7059)上に下引き層としてCrを真空無着法により厚さ500 人堆積させ、更にAuを同法により蒸着 (膜厚 1000人) し、帽 1 emのストライプ状の下地電極を形成した。かかる基板を担体としてLB法によりポリイミドの単分子膜形成法の詳細を記す。

ポリアミック酸(分子量約20万)を濃度 L × LO-3% (wt/wt) で溶かしたジメチルアセトアミド溶液を純水、水温20℃の水相上に展開し、水面上に単分子膜を形成した。この単分子膜の表面圧

を25mN/mまで高め、更にこれを一定に保ちながら前記基板を水面に横切る方向に5mm/minで浸漬。引き上げを行い、Y型業積膜の形成を行った。かかる操作を繰り返すことにより12、18、24、30、36、40層の6種類の累積膜を形成した。更にこれらの膜を300 でで10分加熱を行うことによりポリイミドにした。

このようにして得られた腹面上全面に、 A & (膜厚 1500 人) を基板温度を富温以下に保持しながら真空蒸着した。次にネガ型レジストを塗布した後、第2図 (a) に示す表面電極パターンを焼き付け、現像したのち、公知のウェットエッチングにより A & をエッチングした。次いでレジストを剥離して、第2図 (b) に示す様な表面電極を有する UI M 型素子を形成した。表面電極と下地電極が交叉した部分の大きさは 1 mm× 1 mmで、開口部の組(第1 図中: W) は 10 μmで、開口部のピッチは 50 μmである。

以上の様にして作製した素子を2×10⁻⁴torr以下の食空下におき、上下電極間に電圧を印加する

ことにより、電子放出が観測れた。電子放出が観測れた。電子放出が観測れた。 地線圏の 出租 を は 最大 1 × 10・14 程度が 得られた。 地線圏の 出租 間 な が 増す と、 同じ 放出 電流を 得る ために より 電子 放出 パターンを 観測する と、 表面 電 極 の 形状に 一致 した 蛍光パターンが 得られた。 更に 蛍光の 均一性 も 良好であった。

尚、ポリイミドー層当りの腹厚はエリブソメト リー法により約3.6 人と求められた。

次に、表面電極と下地電極の交叉した部分の大きさが 1 mm × 1 mm で、閉口部の幅が 100 μm, 閉口部のピッチが 200 μmとした以外は、上記と同様の素子を作製し、周様な測定を試みた。

上下電極には比較的高い電圧の印加を要したが、電子放出効率は最大3×10・2程度が得られた。素子直上に配置した蛍光板で観察した電子放出パターンは、表面電極の形状と同じものが得られ、蛍光の均一性も良好であった。

夹施例 2

本実施例では、表面電極のパターンとして、第

機薄膜層上に均一な薄膜を形成しうる成膜法であれば使用可能であり、真空蒸着法やスパッタ法に限られるものではない。

更に基板材料やその形状も本発明は何ら限定するものではない。

比較例

実施例1と同じ素子面積(1 mm×1 mm)で開口部を設けない素子を作製し、実施例1と同様の測定を行った。尚、表面電極の膜厚は200 人とした。この際、蛍光板で観察した電子放出パターンは、表面電極と一致した形状を示した。また、蛍光の均一性も良好であったが、放出効率は最大でも1×10⁻¹を超えなかった。

また、表面電極の膜厚を150 人として形成した 素子の場合、電子放出パターンは表面電極の形状 に一致していたが、蛍光にむらが生じ、電子放出 効率は200 人の場合と変わらなかった。

一方、表面電極の膜厚を100 人とすると、電子放出効率が 5×10⁻⁻⁴以下に減少するとともに、電子放出パターンも表面電極の形状に一致しなくな

3 図 (a) もしくは (b) ますものを用いた他は、 実施例 1 と同様にして素子を形成した。第3 図 (a) の開口部の大きさは 10 μm× 10 μmであり、第 3 図 (b) では直径 15 μmであった。また開口部の ピッチはいずれの場合も 5 0 μmである。

かかる素子の電子放出を実施例1回様観測したところ、電子放出パターンは表面電極の形状に一致しており、更に実施例1に比べ拡がりが小さくなった。蛍光の均一性は両者とも良好であったが、同図(a) に示す素子の場合、開口部のコーナー付近で僅かに強い蛍光がみられた。

以上述べてきた実施例1、2中では絶縁層の形成にLB法を使用してきたが、極めて薄く均一な絶縁性の有機薄膜が形成できる成膜法であればLB法に限らず使用可能である。異体的には真空蒸着法や電解重合法、CVD 法等が挙げられ、使用可能な有機材料の範囲が広がる。

更に絶縁層 2 は有機材料に限らず、無機材料で 形成させてもよい。

電極の形成に関しても既に述べている様に、有

り、さらに蛍光むらが顕著となった。このことは、順厚100 Aとして形成したA&では、島状構造をとりはじめ均一な表面電極を形成していないことによる。

実施例3

本実施例では、実施例2で作製した第3図(b) タイプの素子を用いて第4図に示すような画像表示装置を作製した。

先ず、電子放出素子を100個(第4図(a)中のの値)並列に配置して素子ラインを形成しし、近上に設けた。かかる素子の電子の電子放出面がりた。次に、かかる素子の電子放出面がりた。ならは様支持体を介して変調用グリッ常では、かかるグリッド電極は、各素子にで、かかるグリッド電極は、各素子にで、一つのでは、大きのに、の、4aa×0.4 aaの電子過過孔を設けた。そのに、金の上方素子の電子の電子を設けた。その上方素子の電子を設けた。を表示のこのには、ガラス版の三層構造をは、金叉は、透明電極、ガラス版の三層構造をがでいません。

ように摂成した。

かかる装置において、希腊を指問に8Vの低圧 を印加したところ、蛍光体面に各々の素子に対応 した高輝度でかつむらのない蛍光パターンを得る ことができた。

もちろん、グリッド電極と君子ラインとにより XYマトリックス駆動により、表示画像を制御す ることが可能であった。

夹施例 4

本実施例では、実施例2で作製した第3図(b) タイプの素子を一個用いて、第5図に示すような 描画装置を作製した。

ここで、電子放出煮子31表面からステージ35上 のウェハー 42までの距離は約 400mm であり、これ を基準長とする真空容器(2×10^{--†}torr程度)を 構成し、内部に図示するようにブランキング電極 41と偏向電極39を各々設け、また、電磁レンズ33 を3段段けた。

その他、図示するように電子源駆動装置32、電 **単レンズ駆動装置34、ステージ35の調整機構37。**

じる電子ピームの断面形状の悪化や蛍光輝度の 不均一化を招くことなく、電子放出効率を向上 することができた。

- ④、以上のような電子放出累子を用いて、 画像表 示装置あるいは描画装置を構成することで、と りわけ高解像性、輝度むらのない高輝度の画像 及び描画パターンを得ることができた。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による電子放出業子の一実施例 の興略的断面図である。

第2図(a),(b) は、それぞれ本発明による電子 放出舞子の表面電極のパターン電極形状、及び電 子放出素子の平面図である.

第3図(a),(b) は、いずれも本発明による瓜子 放出素子の表面電極パターンである。

第4図(a),(b) は、本発明の電子放出業子を用 いた画像表示装置の概略図である。

第5図は、本発明の電子放出累子を用いた描画 装置の概略図である。

第6図及び第7図は、従来のNIN型電子放出素

38及び制御機構40等金型備した構成とした。

かかる装置におい 素子に約8Vの電圧を印 加し、かつ、ステージを移動させることによっ て、ウェハー42上に高精度の描画パターンを形成 することができた。

【発明の効果】

以上詳細に説明したように、本発明の電子放出 素子及びこれを用いた困像表示装置。描画装置に よれば.

- ①、表面電極を特に薄く形成する必要がなく、素 子に有効な電圧を均一に印加できるとともに、 発熱による君子の破損を避けることが可能とな り、更に電子は表面電極の開口部から取り出す ことができるため、電子放出効率を高めること ができた。
- ②、また、絶録層をLB法により形成することによ り、分子オーダーの膜解制御が容易に実現で き、又、制御性が優れているため、素子を形成 する時の再現性が高く、生産性に富む。
- ②、また、表面電極を薄くしていくことにより生

子の一般的な構成を示す模式図である。

1 … 電板(下地電板) 2 … 絶縁層

3 … 表面電桶 4 … 開口郎

5 … 基板 25…正極側配線

25…負極側配線 31… 電子放出業子

32…電子源駆動装置 33…電磁レンス

34… 電磁レンズ駆動装置

36…防振架台 37…ステージ微動機構

35…ステージ

38… ステージ位置決め機構 39… 傷 向 電 極

41…ブランキング電径 40…制卸提模

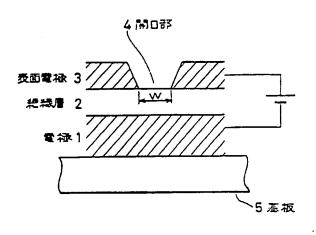
42…ウェハー

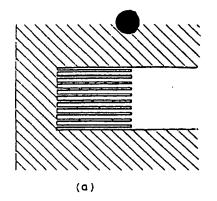
出願人 キャノン株式会社

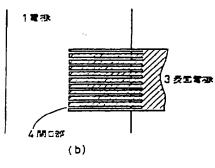
代理人 Œ # 摊

渥 辺 ⇑

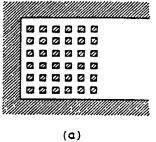
第1図

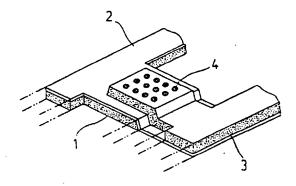






第2図

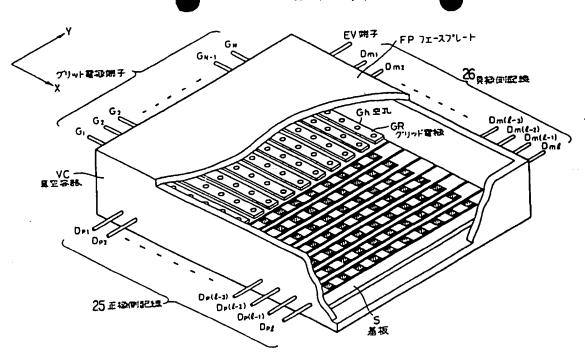


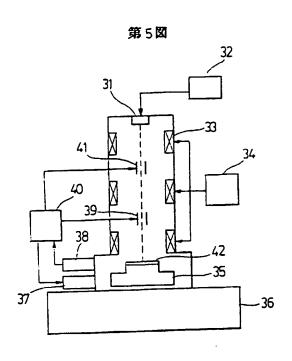


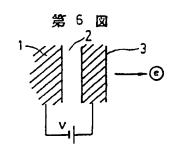
第4図(b)

0000 (b)

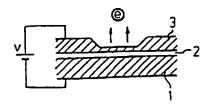
第3図







第 7 図



THIS PAGE BLANK WE'NOW